# POLYMER COMPOSITION AND COMPOSITE MEMBRANE

Patent number:

JP2002037966

**Publication date:** 

2002-02-06

Inventor:

GOTO KOHEI; MASAKA FUSAZUMI

Applicant:

JSR CORP

Classification:

- international: C08G61/12; C08L27/18; C08L27/22; C08L65/00;

C09D127/18; C09D165/00; H01B1/06; H01B1/12; H01G9/025; H01G9/028; C08G61/00; C08L27/00; C08L65/00; C09D127/18; C09D165/00; H01B1/06; H01B1/12; H01G9/022; (IPC1-7): C08L27/18; C08G61/12; C08L27/22; C08L65/00; C09D127/18; C09D165/00; H01B1/06; H01B1/12; H01G9/025;

H01G9/028

- european:

Application number: JP20000220273 20000721 Priority number(s): JP20000220273 20000721

Report a data error here

#### Abstract of JP2002037966

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a composite membrane, keeping gas blocking tendency without impairing proton conductivity and also having improved tenacity compared to a membrane composed only of a sulfonated polyarylene. SOLUTION: This polymer composition comprises mainly (A) a tetrafluoroethylene copolymer having proton conductivity, (B) a sulfonated polyarylene and (C) an organic solvent, and the composite membrane is obtained by casting and drying the polymer composition.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THE PAGE BLANK (USPTO) .

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公照番号 特開2002-37966 (P2002-37966A)

(43)公開日 平成14年2月6日(2002.2.6)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	FΙ	5	f-73-}*(参考)
C08L 27/18		C08L 27/18		4 J 0 0 2
C 0 8 G 61/12		C 0 8 G 61/12		4J032
C08L 27/22		C08L 27/22		4J038
65/00		65/00		5 G 3 O 1
C 0 9 D 127/18		C 0 9 D 127/18		
	審査請求	未請求 請求項の数5	OL (全 14 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特願2000-220273(P2000-220273)	(71)出願人 0000041	78	
	· · · · · ·	ジェイエ	スアール株式会社	
(22)出顧日	平成12年7月21日(2000.7.21)		央区築地2丁目11	番24号
		(72)発明者 後藤 幸	平	
		1	中央区築地二丁目11	番24号 ジェイ
		エスアー	・ル株式会社内	
		(72)発明者 真坂 房	澄	
		.,	央区築地二丁目11	番24号 ジェイ
		エスアー	ル株式会社内	
		(74)代理人 10008522	24	
		弁理士	白井 重隆	
				最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 重合体組成物および複合膜

## (57)【要約】

【課題】 プロトン伝導性を損なうことなく、ガス遮断性を維持し、さらにスルホン化ポリアリーレンのみからなる膜に比べて靱性を改善した複合膜を提供する。

【解決手段】 (A) プロトン伝導性を有するテトラフルオロエチレン共重合体、(B) スルホン化ポリアリーレン、および(C) 有機溶媒を主成分とする重合体組成物、ならびに、との重合体組成物を流延・乾燥して得られる複合膜。

【化1】

1

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)プロトン伝導性を有するテトラフルオロエチレン共重合体、(B)スルホン化ポリアリーレン、および(C)有機溶媒を主成分とする重合体組成物。

[一般式(1)中、xは1~30の数、yは10~2, 10% [請求項3] 000の数、mは0~10の数、nは1~10の数、A (2)で表され は-SO, Zまたは-COOZ(CCで、Zは水素原子 物である請求項 またはアルカリ金属原子である)を示す。〕 ※ 【化2】

0※【請求項3】 (B)スルホン化ボリアリーレンが式(2)で表される構造単位からなる重合体のスルホン化物である請求項1記載の重合体組成物。

\*【請求項2】 (A)プロトン伝導性を有するテトラフ

からなる請求項1記載の重合体組成物。

ルオロエチレン共重合体が式(1)で表される構造単位

カリ金属原子である)を示す。〕 ※ 【{比2} (R<sup>1</sup> R<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> R<sup>1</sup> R<sup>10</sup> R

[一般式 (2) 中、Xは-CQQ' - (CCで、Q, Q' は同一または異なり、N口ゲン化アルキル基、アルキル基、水素原子、N口ゲン原子またはアリール基を示 20 す)で表される基およびフルオレニレン基の群から選ばれる基であり、 $R^1 \sim R^{16}$ は同一または異なり、水素原子、N口ゲン原子または1価の有機基を示し、Yは-O-, -CO-, -CO-, -CO-, -CONH-および-SO, -基の群から選ばれる基であり、Pは0  $\sim$  1 0 0  $\sim$  1 0

[請求項4] (A)成分が5~90重量%、(B)成分が95~10重量% [ただし、(A)+(B)=100重量%] である請求項1~3いずれか1項記載の重合体組成物。

【請求項5】 請求項1~4いずれか1項記載の重合体 組成物を基体に塗布し、乾燥してなる複合膜。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、エラストマー状のプロトン伝導性を有するテトラフルオロエチレン共重合体、スルホン化ポリアリーレンおよび有機溶媒を主成分とする重合体組成物、およびこの組成物から得られ、プ 40ロトン伝導性を損なうことなく、ガス遮断性を維持しつつ、スルホン化ポリアリーレンからなる膜の強度や靭性を改善した複合膜に関する。

#### [0002]

[従来の技術]電解質は、通常、(水)溶液で用いられることが多い。しかし、近年、これを固体系に置き替えていく傾向が高まってきている。その第1の理由としては、例えば、上記の電気・電子材料に応用する場合のプロセッシングの容易さであり、第2の理由としては、軽薄短小・高電力化への移行である。従来、プロトン伝導50

性材料としては、無機物からなるもの、有機物からなる ものの両方が知られている。無機物の例としては、例え ば水和化合物であるリン酸ウラニルが挙げられるが、こ れら無機化合物は界面での接触が充分でなく、伝導層を 基板あるいは電極上に形成するには問題が多い。

【0003】一方、有機化合物の例としては、いわゆる 陽イオン交換樹脂に属するボリマー、例えばボリスチレンスルホン酸などのビニル系ポリマーのスルホン化物、ナフィオン(デュボン社製)を代表とするパーフルオロアルキルスルホン酸ポリマー、パーフルオロアルキルカルボン酸ボリマーや、ポリベンズイミダゾール、ポリエーテルエーテルケトンなどの耐熱性高分子にスルホン酸 基やリン酸基を導入したポリマー〔Polymer Preprints, Japan, Vol. 42, No. 7, p. 2490~2492(1993)、Polymer Preprints, Japan, Vol. 43, No. 3, p. 735~736(1994)、Polymer Preprints, Japan, Vol. 42, No. 3, p. 730(1993)】などの有機系ポリマーが挙げられる。

【0004】 これら有機系ポリマーは、通常、フィルム状で用いられるが、溶媒に可溶性であること、または熱可塑性であることを利用し、電極上に伝導膜を接合加工できる。しかしながら、これら有機系ポリマーの多くは、プロトン伝導性がまだ充分でないことに加え、耐久性や高温(100℃以上)でのプロトン伝導性が低下してしまうことや、湿度条件下の依存性が大きいこと、あるいは電極との密着性が充分満足のいくものとはいえなかったり、含水ポリマー構造に起因する稼働中の過度の膨潤による強度の低下や形状の崩壊に至るという問題がある。したがって、これらの有機ポリマーは、上記の電気・電子材料などに応用するには種々問題がある。

【0005】さらに、米国特許第5,403,675号

3

明細書では、スルホン化された剛直ボリフェニレン(すなわち、ボリアリーレン構造を主成分とするスルホン化物)からなる固体高分子電解質が提案されている。とのボリマーは、芳香族化合物を重合して得られるフェニレン連鎖からなるボリマー(同明細書カラム9記載の構造)を主成分とし、これをスルホン化剤と反応させてスルホン酸基を導入している。しかしながら、スルホン酸基の導入量の増加によって、プロトン伝導度も向上するものの、得られるスルホン化ボリマーの機械的性質をもしく損なう結果となる。そのため、優れた機械的性質をもしく損なう結果となる。そのため、優れた機械的性質をもく損なう結果となる。そのため、優れた機械的性質をは決し、かつプロトン伝導性を発現する適正なスルホン化濃度を調整する必要がある。実際、このボリマーでは、スルホン化反応が進行しやすく、適正なスルホン酸基の導入量を制御するのは非常に困難である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記従来の\*- (CF, CF,), - (CF, CF), -

\* 技術的課題を背景になされたもので、プロトン伝導性を 損なうことなく、ガス遮断性を維持し、さらにスルホン 化ポリアリーレンからなる膜の強度や靱性を改善するこ とができるスルホン化ポリアリーレン系の重合体組成 物、およびこの組成物から得られる複合膜を提供するこ とにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)プロトン伝導性を有するテトラフルオロエチレン共重合体、

- (B) スルホン化ポリアリーレン、および(C) 有機溶 媒を主成分とする重合体組成物に関する。 ととで、
- (A) プロトン伝導性を有するテトラフルオロエチレン 共重合体としては、下記式(1)で表される構造単位か ちなるものが好ましい。

【化3】

(1)

(OCF; CF) = O (CF;)= A CF;

【0009】〔式(1)中、xは $1\sim30$ の数、yは10 $\sim2$ ,000の数、mは $0\sim10$ の数、nは $1\sim10$  の数、Aは-SO、Zまたは-COOZ(CCCで、Zは 水素原子またはアルカリ金属原子である)を示す。〕また、(B) スルホン化ポリアリーレンとしては、下記%

※式(2)で表される構造単位からなる重合体のスルホン 化物が好ましい

[0010]

[{Ł4]

【0011】(式(2)中、Xは-CQQ'-(とと で、Q, Q'は同一または異なり、ハロゲン化アルキル 基、アルキル基、水素原子、ハロゲン原子またはアリー ル基を示す) で表される基およびフルオレニレン基の群 から選ばれる基であり、R1 ~R36は同一または異な り、水素原子、ハロゲン原子または1価の有機基を示 し、Yは-O-、-CO-、-COO-、-CONH-および-SO、-基の群から選ばれる基であり、pはO ~100モル%、qは0~100モル%、rは0~10 0モル%、sは0~100モル%(ただし、p+q+r +s=100モル%)、tは0か1である。] さらに、重合体組成物中の(A)~(B)成分の割合 は、(A)成分が5~90重量%、(B)成分が95~ 10重量% (ただし、(A)+(B)=100重量%) であることが好ましい。次に、本発明は、上記重合体組 成物を基体に塗布し、乾燥してなる複合膜に関する。 [0012]

【発明の実施の形態】本発明の重合体組成物は、エラストマー状の(A)プロトン伝導性を有するテトラフルオる。上記一般式(1)中、xは1~30、好ましくは10エチレン共重合体と、樹脂状の(B)スルホン化ポリ ~20の数、yは10~2,000、好ましくは100アリーレンと、(C)有機溶媒とを主成分とした、溶液 50 ~1,000の数、mは0~10、好ましくは0~5の

30 が均質化した重合体組成物から、プロトン伝導性を損な うととなく、ガス遮断性を維持しつつ、スルホン化ポリ アリーレンからなる膜の強度・靱性を改善した複合膜を 得るものである。

## [0013] 重合体組成物

本発明の重合体組成物は、(A)プロトン伝導性を有するテトラフルオロエチレン共重合体、(B)スルホン化ポリアリーレンおよび(C)有機溶媒を主成分とする。
【0014】(A)プロトン伝導性を有するテトラフルオロエチレン共重合体;(A)成分としては、例えば、

40 上記式(1)で表されるプロトン伝導性を有するテトラフルオロエチレン共重合体である。とのプロトン伝導性を有するテトラフルオロエチレン共重合体は、例えば、テトラフルオロエチレンと末端にスルホニルフルオライド基を有するパーフルオロビニルエーテルの共重合体を加水分解してスルホン酸基としたスルホン化ポリマー、あるいは、とのスルホン酸基の一部または全部がカルボキシル基に置換された形のカルボキシル化ポリマーである。上記一般式(1)中、xは1~30、好ましくは1~20の数、yは10~2,000、好ましくは100~10、000の数、mは0~10、好ましくは0~5の

【0015】(A) プロトン伝導性を有するテトラフルオロエチレン共重合体中のイオン交換容量は、0.7~1.5meq/g、好ましくは0.8~1.2meq/gである。

【0016】(A) 成分の具体例としては、米国・デュポン社製のナフィオン(x=5~13.5、y=1,000、m≥1、n=2、イオン交換容量=0.91meq/g、A=¬SO,H)、米国・ダウケミカル社製の通称Dow膜(m=0、n=2、イオン交換容量=0.8meq/g、A=¬SO,H)、旭化成工業(株)製20のアシベックス(Acipex)(x=1.5~14、m=0~3、n=2~5、イオン交換容量=0.9~1.0meq/g、A=¬SO,H,¬COOH)、旭硝子(株)製のフレミオン(Flemion)(m=0~1、n=1~5、イオン交換容量=0.9meq/g、A=¬COOH)などが挙げられる。

【0017】(B) スルホン化ポリアリーレン: 本発明の組成物を構成する(B) 成分は、好ましくは上記式(2) で表されるポリアリーレンをスルホン化したスルホン化物である。とこで、ポリアリーレンは、上記式(2) で表される繰り返し構造単位を有する。以下、式(2) において、pで括られた構造単位を「構造単位 p」、qで括られた構造単位を「構造単位 q」、rで括られた構造単位を「構造単位 r」、sで括られた構造単位を「構造単位 s」ともいう。

れる。また、ハロゲン原子としては、ファ素が挙げられ る。ハロゲン化アルキル基としては、トリフルオロメチ ル基、パーフルオロエチル基、パーフルオロプロビル 基、パーフルオロブチル基、パーフルオロベンチル基、 パーフルオロヘキシル基などが挙げられる。さらに、ポ リアリーレン生成の重合反応を阻害しない官能基を含む 1価の有機基としては、例えばアリールオキシ、アリー ルオキソ、アリールチオカルボニル、アリールオキシカ ルボニル、アリールチオ、アリールスルホンなどが挙げ 10 られる。これらは、また、2つ以上の官能基を含む1価 の有機基、例えばアリールオキシアリールオキソ、アリ ールオキシアリールスルホン、アリールチオアリールオ キソなどが挙げられる。さらに、これらは、アリール基 の代わりに、アルキル基、アルキルアリール基、アリー ルアルキル基に代えて用いてもよい。さらに、上記式 (2)中、Yは-O-, -CO-, -COO-, -CO NH‐、および‐S〇、‐基の群から選ばれた少なくと も1種であり、pは0~100モル%、qは0~100 モル%、rは0~100モル%、sは0~100モル% (ただし、p+q+r+s=100モル%)、tは0か 1である。〕

【0019】式(2)において、構造単位pを構成する モノマー(以下「モノマーp」ともいう)としては、 2, 2-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロバン、ピス(4-メチルスルフォニ ロキシフェニル) メタン、ビス (4-メチルスルフォニ ロキシフェニル)ジフェニルメタン、2,2-ビス(4 -メチルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル)へキ サフルオロプロパン、2、2-ビス(4-メチルスルフ 30 ォニロキシー3ープロペニルフェニル) ヘキサフルオロ プロパン、2、2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ -3,5-ジメチルフェニル)へキサフルオロプロバ ン、2,2ービス(4ーメチルスルフォニロキシフェニ ル)プロバン、2,2-ビス(4-メチルスルフォニロ キシー3-メチルフェニル)プロパン、2、2-ビス (4-メチルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニ ル)プロパン、2,2-ビス(4-メチルスルフォニロ キシー3,5ージメチルフェニル)プロパン、2,2-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-フルオロフェ ニル)プロパン、2,2-ビス(4-メチルスルフォニ ロキシー3,5-ジフルオロフェニル)プロバン、2, 2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフ ェニル)プロバン、2,2-ビス(4-トリフルオロメ チルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)プロ パン、2,2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシフ ェニル)プロバン、2,2-ビス(4-フェニルスルフ ォニロキシー3-メチルフェニル)プロパン、2,2-ビス (4-フェニルスルフォニロキシ-3-プロペニル フェニル)プロパン、2,2-ビス(4-フェニルスル

2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-フ ルオロフェニル) ジフェニルメタン、2,2-ピス(p ートリルスルフォニロキシフェニル)プロパン、2,2 -ビス(p-トリルスルフォニロキシ-3-メチルフェ ニル)プロパン、2,2-ビス(p-トリルスルフォニ ロキシー3ープロペニルフェニル)プロパン、2,2-ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3,5-ジメチル フェニル)プロパン、2,2-ピス(p-トリルスルフ ォニロキシー3-メチルフェニル)プロバン、2,2-ビス(p-トリルスルフォニロキシ-3,5-ジメチル フェニル)プロパン、2,2-ピス(p-トリルスルフ ォニロキシー3-プロペニルフェニル)プロパン、ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3-フルオロフェニ ル) プロパン、ピス (p-トリルスルフォニロキシー 3,5-ジフルオロフェニル)プロパン、9,9-ビス (4-メチルスルフォニロキシフェニル) フルオレン、 9, 9-ピス(4-メチルスルフォニロキシー3-メチ ルフェニル) フルオレン、9,9-ビス(4-メチルス ルフォニロキシー3、5-ジメチルフェニル)フルオレ ン、9、9-ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3- 20 フルオロメチルスルフォニロキシ-3-フルオロフェニ プロペニルフェニル)フルオレン、9、9-ビス(4-メチルスルフォニロキシー3-フェニルフェニル)フル オレン、ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-メチ ルフェニル) ジフェニルメタン、ビス(4-メチルスル フォニロキシー3,5-ジメチルフェニル)ジフェニル メタン、ビス(4-メチルスルフォニロキシ-3-プロ ペニルフェニル) ジフェニルメタン、ピス (4-メチル スルフォニロキシ-3-フルオロフェニル)ジフェニル メタン、ビス(4-メチルスルフォニロキシー3,5-ジフルオロフェニル)ジフェニルメタン、9、9-ピス 30 ェニル)トリフルオロメチルフェニルメタン、ピス(4 (4-メチルスルフォニロキシ-3-フルオロフェニ ル) フルオレン、9、9-ビス(4-メチルスルフォニ ロキシー3,5ージフルオロフェニル)フルオレン、ビ ス(4-メチルスルフォニロキシフェニル)メタン、ビ ス(4-メチルスルフォニロキシ-3-メチルフェニ / ル)メタン、ピス(4ーメチルスルフォニロキシー3, 5-ジメチルフェニル)メタン、ビス(4-メチルスル フォニロキシー3-プロペニルフェニル) メタン、ピス (4-メチルスルフォニロキシフェニル) トリフルオロ メチルフェニルメタン、ピス(4-メチルスルフォニロ 40 キシフェニル)フェニルメタン、2,2-ビス(4-ト リフルオロメチルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフ ルオロプロパン、ビス (4-トリフルオロメチルスルフ ォニロキシフェニル)メタン、ビス(4-トリフルオロ メチルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルメタン、 2. 2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキ シー3-メチルフェニル)へキサフルオロプロパン、 2, 2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキ シー3-プロペニルフェニル) ヘキサフルオロプロパ ン、2、2-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニ 50 ル)ジフェニルメタン、ピス(4-フェニルスルフォニ

ロキシー3,5-ジメチルフェニル)へキサフルオロブ ロパン、9、9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフ ォニロキシフェニル)フルオレン、9,9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3ーメチルフェ ニル) フルオレン、9、9-ピス(4-トリフルオロメ チルスルフォニロキシ-3,5-ジメチルフェニル)フ ルオレン、9、9-ビス(4-トリフルオロメチルスル フォニロキシ-3-プロペニルフェニル) フルオレン、 9, 9-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキ 10 シー3-フェニルフェニル)フルオレン、ピス(4-ト リフルオロメチルスルフォニロキシ-3-メチルフェニ ル) ジフェニルメタン、ピス (4-トリフルオロメチル スルフォニロキシー3,5-ジメチルフェニル)ジフェ ニルメタン、ピス(4-トリフルオロメチルスルフォニ ロキシー3-プロペニルフェニル)ジフェニルメタン、 ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシ-3-フルオロフェニル) ジフェニルメタン、ピス(4-トリ フルオロメチルスルフォニロキシー3,5-ジフルオロ フェニル)ジフェニルメタン、9、9-ピス(4-トリ ル) フルオレン、9、9-ビス(4-トリフルオロメチ ルスルフォニロキシー3,5-ジフルオロフェニル)フ ルオレン、ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロ キシフェニル) メタン、ピス (4-トリフルオロメチル スルフォニロキシー3-メチルフェニル)メタン、ピス (4-トリフルオロメチルスルフォニロキシー3,5-ジメチルフェニル) メタン、ビス (4-トリフルオロメ チルスルフォニロキシー3-プロペニルフェニル) メタ .ン、ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフ - トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)、 2, 2-ビス(4-フェニルスルフォニロキシフェニ ル) ヘキサフルオロプロパン、ピス(4-フェニルスル フォニロキシフェニル) メタン、ビス(4-フェニルス ルフォニロキシフェニル)ジフェニルメタン、2,2-ビス (4-フェニルスルフォニロキシ-3-メチルフェ ニル) ヘキサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-フ ェニルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル)へ キサフルオロプロパン、2,2-ビス(4-フェニルス ルフォニロキシー3、5-ジメチルフェニル) ヘキサフ ルオロプロパン、9、9-ビス(4-フェニルスルフォ ニロキシフェニル)フルオレン、9,9-ビス(4-フ ェニルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル)フルオ レン、9、9-ビス(4-フェニルスルフォニロキシー 3, 5-ジメチルフェニル) フルオレン、9, 9-ビス (4-フェニルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェ ニル)フルオレン、9、9-ビス(4-フェニルスルフ ォニロキシー3-フェニルフェニル) フルオレン、ピス (4-フェニルスルフォニロキシー3-メチルフェニ

ロキシー3,5-ジメチルフェニル)ジフェニルメタ ン、ビス(4-フェニルスルフォニロキシー3-プロペ ニルフェニル) ジフェニルメタン、ピス (4-フェニル スルフォニロキシー3-フルオロフェニル)ジフェニル メタン、ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3,5 -ジフルオロフェニル)ジフェニルメタン、9,9-ビ ス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-フルオロフェ ニル)フルオレン、9,9-ピス(4-フェニルスルフ ォニロキシ-3,5-ジフルオロフェニル)フルオレ ン、ビス (4-フェニルスルフォニロキシフェニル) メ 10 フェニル、4,4'-ジヨードビフェニル、4,4'-タン、ピス(4-フェニルスルフォニロキシー3-メチ ルフェニル) メタン、ビス (4-フェニルスルフォニロ キシー3,5-ジメチルフェニル)メタン、ビス(4-フェニルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニル) メタン、ビス(4-フェニルスルフォニロキシフェニ ル)トリフルオロメチルフェニルメタン、ピス(4-フ ェニルスルフォニロキシフェニル)フェニルメタン、 2, 2-ビス (p-トリルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパン、ビス(p-トリルスルフォニ ロキシフェニル) メタン、ビス (p-トリルスルフォニ 20 ル、4,4'-ジブロモー2,2'-トリフルオロメチ ロキシフェニル)ジフェニルメタン、2,2-ビス(p -トリルスルフォニロキシ-3-メチルフェニル)へキ サフルオロプロバン、2,2-ビス(p-トリルスルフ ォニロキシー3ープロペニルフェニル) ヘキサフルオロ プロパン、2,2-ピス(p-トリルスルフォニロキシ -3,5-ジメチルフェニル)へキサフルオロプロパ ン、9、9 - ピス (p - トリルスルフォニロキシフェニ ル) フルオレン、9、9-ビス(p-トリルスルフォニ ロキシー3-メチルフェニル)フルオレン、9,9-ビ ス (p-トリルスルフォニロキシー3,5-ジメチルフ 30 ンゼン、p-ジヨードベンゼン、p-ジメチルスルフォ ェニル)フルオレン、9,9-ビス(p-トリルスルフ ォニロキシー3ープロペニルフェニル)フルオレン、 9, 9-ビス(p-トリルスルフォニロキシー3-フェ ニルフェニル) フルオレン、ビス (p-トリルスルフォ ニロキシー3-メチルフェニル)ジフェニルメタン、ビ ス(p-トリルスルフォニロキシ-3,5-ジメチルフ ェニル) ジフェニルメタン、ビス (p-トリルスルフォ ニロキシー3ープロペニルフェニル)ジフェニルメタ ン、ビス (p-トリルスルフォニロキシー3-フルオロ フェニル) ジフェニルメタン、ビス (pートリルスルフ ォニロキシー3、5ージフルオロフェニル)ジフェニル メタン、9,9-ビス(p-トリルスルフォニロキシー 3-フルオロフェニル)フルオレン、9,9-ビス(p -トリルスルフォニロキシ-3, 5-ジフルオロフェニ ル) フルオレン、ビス (p-トリルスルフォニロキシフ ェニル) メタン、ピス (p-トリルスルフォニロキシー 3-メチルフェニル) メタン、ピス (p-トリルスルフ ォニロキシー3,5ージメチルフェニル)メタン、ビス (p-トリルスルフォニロキシ-3-プロペニルフェニ

ル) トリフルオロメチルフェニルメタン、ビス (p-ト リルスルフォニロキシフェニル)フェニルメタンなどを 挙げることができる。上記モノマーpは、1種単独であ るいは2種以上を併用することができる。

【0020】また、式(2)において、構造単位 qを構 成するモノマー(以下「モノマーq」ともいう)として は、例えば、4,4'-ジメチルスルフォニロキシビフ ェニル、4,4'-ジメチルスルフォニロキシー3, 3'-ジプロペニルビフェニル、4,4'-ジプロモビ ジメチルスルフォニロキシー3,3'ージメチルビフェ ニル、4、4′-ジメチルスルフォニロキシ-3、3′ -ジフルオロビフェニル、4,4'-ジメチルスルフォ ニロキシー3、3′、5、5′ーテトラフルオロビフェ ニル、4,4'-ジブロモオクタフルオロビフェニル、 4, 4-メチルスルフォニロキシオクタフルオロビフェ ニル、3, 3'ージアリルー4, 4'ーピス(4ーフル オロベンゼンスルフォニロキシ) ビフェニル、4,4' -ジクロロ-2, 2′-トリフルオロメチルビフェニ ルビフェニル、4,4′ージヨード-2,2′ートリフ ルオロメチルビフェニル、ビス(4-クロロフェニル) スルフォン、4,4'-ジクロロベンゾフェノン、2, 4 ージクロロベンゾフェノンなどを挙げることができ る。上記モノマーqは、1種単独であるいは2種以上を 併用することができる。

【0021】さらに、式(2)において、構造単位ェを 構成するモノマー (以下「モノマーェ」ともいう) とし ては、例えば、p-ジクロロベンゼン、p-ジブロモベ ニロキシベンゼン、2,5-ジクロロトルエン、2,5 ージプロモトルエン、2、5ージヨードトルエン、2、 5-ジメチルスルフォニロキシベンゼン、2,5-ジク ロローpーキシレン、2,5ージブロモーpーキシレ ン、2,5-ジヨードーpーキシレン、2,5-ジクロ ロベンゾトリフルオライド、2,5-ジブロモベンゾト リフルオライド、2,5-ジヨードベンゾトリフルオラ イド、1、4-ジクロロ-2、3、5、6-テトラフル オロベンゼン、1,4-ジプロモ-2,3,5,6-テ トラフルオロベンゼン、1,4-ジヨード-2,3, 5、6-テトラフルオロベンゼン、2,5-ジクロロ安 息香酸、2,5-ジブロモ安息香酸、2,5-ジクロロ 安息香酸メチル、2,5-ジブロモ安息香酸メチル、 2, 5-ジクロロ安息香酸-t-ブチル、2,5-ジブ ロモ安息香酸-t-ブチル、3,6-ジクロロフタル酸 無水物などを挙げることができ、好ましくはpージクロ ロベンゼン、pージメチルスルフォニロキシベンゼン、 2.5-ジクロロトルエン、2.5-ジクロロベンゾト リフルオライド、2,5-ジクロロベンゾフェノン、 ル) メタン、ビス(pートリルスルフォニロキシフェニ 50 2,5-ジクロロフェノキシベンゼンなどである。

[0022]また、上記モノマーrとしては、例えば、 m-ジクロロベンゼン、m-ジブロモベンゼン、m-ジ ヨードベンゼン、mージメチルスルフォニロキシベンゼ ン、2,4-ジクロロトルエン、2,4-ジブロモトル エン、2,4-ジョードトルエン、3,5-ジクロロト ルエン、3,5-ジブロモトルエン、3,5-ジヨード トルエン、2、6-ジクロロトルエン、2、6-ジブロ モトルエン、2、6-ジョードトルエン、3、5-ジメ チルスルフォニロキシトルエン、2,6-ジメチルスル フォニロキシトルエン、2、4-ジクロロベンゾトリフ 10 ルオライド、2、4-ジブロモベンゾトリフルオライ ド、2、4-ジヨードベンゾトリフルオライド、3、5 -ジクロロベンゾトリフルオライド、3,5-ジブロモ トリフルオライド、3,5-ジヨードベンゾトリフルオ ライド、1,3-ジプロモ-2,4,5,6-テトラフ ルオロベンゼン、2、4-ジクロロベンジルアルコー ル、3,5-ジクロロベンジルアルコール、2,4-ジ プロモベンジルアルコール、3,5-ジブロモベンジル アルコール、3,5-ジクロロフェノール、3,5-ジ プロモフェノール、3,5-ジクロローt-プトキシカ・20 ルボニロキシフェニル、3,5-ジプロモーt-ブトキ シカルボニロキシフェニル、2、4-ジクロロ安息香 酸、3,5-ジクロロ安息香酸、2,4-ジブロモ安息 香酸、3,5-ジブロモ安息香酸、2,4-ジクロロ安 息香酸メチル、3,5-ジクロロ安息香酸メチル、3, 5-ジプロモ安息香酸メチル、2,4-ジブロモ安息香 酸メチル、2,4ージクロロ安息香酸-tーブチル、 3, 5-ジクロロ安息香酸-t-ブチル、2, 4-ジブ ロモ安息香酸-t-ブチル、3,5-ジプロモ安息香酸 - t - ブチルなどを挙げることもでき、好ましくはm -ジクロロベンゼン、2、4-ジクロロトルエン、3、5 -ジメチルスルフォニロキシトルエン、2,4-ジクロ ロベンゾトリフルオライド、2,4-ジクロロベンゾフ ェノン、2,4-ジクロロフェノキシベンゼンなどであ る。

【0023】さらに、式(2)において、構造単位sを 構成するモノマー(以下「モノマーs」ともいう)とし ては、例えば、4,4'-ビス(4-クロロベンゾイ ル) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(3-クロロ ベンゾイル) ジフェニルエーテル、4,4'ーピス(4 40 -ブロモベンゾイル)ジフェニルエーテル、4,4′-ビス (3-プロモベンゾイル) ジフェニルエーテル、 4, 4'-ビス(4-ヨードベンゾイル)ジフェニルエ ーテル、4、4′ービス(3-ヨードベンゾイル)ジフ ェニルエーテル、4,4'-ピス(4-トリフルオロメ チルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルエーテル、 4. 4'-ビス(3-トリフルオロメチルスルフォニロ キシフェニル) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス (4-メチルスルフォニロキシフェニル) ジフェニルエ

フェニル) ジフェニルエーテルなどが挙げられる。 【0024】また、上記モノマーsとしては、例えば 4'-ピス.(4-クロロベンゾイルアミノ) ジフェニル エーテル、3,4'-ビス(4-クロロベンゾイルア ミ) ジフェニルエーテル、4、4′-ビス(3-クロロ ベンゾイルアミノ) ジフェニルエーテル、3、4′-ピ ス(3-クロロベンゾイル)ジフェニルエーテル、4, 4'-ピス(4-ブロモベンゾイルアミノ)ジフェニル エーテル、3,4'-ビス(4-プロモベンゾイルアミ ノ) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(3-プロモ ベンゾイルアミノ) ジフェニルエーテル、3、4′-ピ ス(3-ブロモベンゾイルアミノ)ジフェニルエーテ ル、4,4′ーピス(4-ヨードベンゾイルアミノ)ジ フェニルエーテル、3、4′-ピス(4-ヨードベンゾ イルアミノ) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(3 -ヨードベンソイルアミノ) ジフェニルエーテル、3, 4'-ピス(3-ヨードベンゾイルアミノ)ジフェニル エーテル、4,4'-ビス(4-トリフルオロメチルス ルフォニロキシフェニル)ジフェニルエーテル、3, 4′-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシ フェニル) ジフェニルエーテル、4,4′ービス(3-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル) ジフェ ニルエーテル、3,4'-ビス(3-トリフルオロメチ ルスルフォニロギシフェニル) ジフェニルエーテル、 4. 4'-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェニ ル) ジフェニルエーテル、3、4′-ビス(4-メチル スルフォニロキシフェニル)ジフェニルエーテル、4, 4′-ビス(3-メチルスルフォニロキシフェニル)ジ フェニルエーテル、3,4′ービス(3-メチルスルフ 30 ォニロキシフェニル) ジフェニルエーテルなどが挙げら

【0025】さらに、上記モノマーsとしては、例えば 4, 4'-ビス(4-クロロフェニルスルホニル)ジフ ェニルエーテル、4′-ピス(4-クロロフェニルスル ホニル) ジフェニルエーテル、4、4′ーピス(3-ク ロロフェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、3, 4'-ピス(3-クロロフェニルスルホニル)ジフェニ ルエーテル、4、4′-ビス(4-ブロモフェニルスル ホニル) ジフェニルエーテル、4′-ビス(4-ブロモ フェニルスルホニル) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス (3-プロモフェニルスルホニル) ジフェニルエー テル、3,4′-ビス(3-プロモフェニルスルホニ ル) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス(4-ヨード フェニルスルホニル)ジフェニルエーテル、4′-ビス (4-ヨードフェニルスルホニル) ジフェニルエーテ ル、4,4'-ビス(3-ヨードフェニルスルホニル) ジフェニルエーテル、3,4'-ビス(3-ヨードフェ ニルスルホニル) ジフェニルエーテル、4,4'-ビス (4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニスル ーテル、4.4′-ビス(3-メチルスルフォニロキシ 50 ホニル)ジフェニルエーテル、4′-ビス(4-トリフ

ルオロメチルスルフォニロキシフェニルスルホニル)ジ フェニルエーテル、4,4'-ビス(3-トリフルオロ メチルスルフォニロキシフェニスルホニル) ジフェニル エーテル、3、4′-ビス(3-トリフルオロメチルス ルフォニロキシフェニルスルホニル) ジフェニルエーテ ル、4、4′-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェ ニスルホニル) ジフェニルエーテル、4′-ビス(4-メチルスルフォニロキシフェニルスルホニル) ジフェニ ルエーテル、4,4'-ビス(3-メチルスルフォニロ キシフェニスルホニル)ジフェニルエーテル、3、4′ - ビス (3-メチルスルフォニロキシフェニルスルホニ ル) ジフェニルエーテルなどが挙げられる。

13

【0026】さらに、上記モノマーsとしては、例えば 4, 4'ービス(4ークロロフェニル)ジフェニルエー テルジカルボキシレート、3,4′-ビス(4-クロロ フェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、 4, 4'-ビス(3-クロロフェニル)ジフェニルエー テルジカルボキシレート、3,4'-ビス(3-クロロ フェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、 テルジカルボキシレート、3,4'-ビス(4-プロモ フェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、 4. 4′-ビス(3-ブロモフェニル)ジフェニルエー テルジカルボキシレート、3,4′-ビス(3-ブロモ フェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、 4′-ビス(4-ヨードフェニル)ジフェニルエーテル ジカルボキシレート、3,4'-ビス(4-ヨードフェ ニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4, 4′-ビス(3-ヨードフェニル)ジフェニルエーテル ニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4, 4′-ビス(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシ フェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、 3, 4'ービス(4-トリフルオロメチルスルフォニロ キシフェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレー ト、4、4′ービス(3ートリフルオロメチルスルフォ ニロキシフェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレ ート、3,4′ーピス(3-トリフルオロメチルスルフ ォニロキシフェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシ レート、4,4′ービス(4ーメチルスルフォニロキシ 40 フェニル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、 3、4′ービス(4ーメチルスルフォニロキシフェニ ル) ジフェニルエーテルジカルボキシレート、4,4' ービス (3-メチルスルフォニロキシフェニル) ジフェ ニルエーテルジカルボキシレート、3,4'-ビス(3 - メチルスルフォニロキシフェニル)ジフェニルエーテ ルジカルボキシレートなどが挙げられる。

【0027】さらに、上記モノマーsとしては、例えば 4, 4'ービス [ (4ークロロフェニル) - 1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロビル]ジフェニル 50 -クロロフェニル)テトラフルオロエチル]ジフェニル

エーテル、3,4'-ビス((4-クロロフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3 - ヘキサフルオロプロビル〕ジ フェニルエーテル、4,4′ービス〔(3-クロロフェ ニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロ ピル] ジフェニルエーテル、3,4′ーピス〔(3ーク ロロフェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3 - ヘキサフル オロプロピル)ジフェニルエーテル、4,4′-ビス [(4-プロモフェニル)-1,1,1,3,3,3-ヘキサフルオロプロビル]ジフェニルエーテル、3, 10 4'-ビス[(4-ブロモフェニル)-1,1,1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロビル]ジフェニルエー テル、4, 4' -ピス ((3-プロモフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3 - ヘキサフルオロプロビル〕ジフェ ニルエーテル、3、4′-ビス〔(3-ブロモフェニ ル) - 1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロピ ル] ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4-ヨー ドフェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオ ロプロピル] ジフェニルエーテル、3,4′-ピス (4-3-7)-1, 1, 1, 3, 3, 3-14. 4′-ビス (4-プロモフェニル) ジフェニルエー 20 ヘキサフルオロプロビル) ジフェニルエーテル、4′-ピス [ (3-ヨードフェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロビル)ジフェニルエーテル、 3, 4'-ビス [(3-ヨードフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3 — ヘキサフルオロプロビル〕 ジフェニル エーテル、4、4′ーピス〔(4ートリフルオロメチル スルフォニロキシフェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3 ―ヘキサフルオロプロビル〕ジフェニルエーテル、3, 4′-ビス〔(4-トリフルオロメチルスルフォニロキ シフェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオ ジカルボキシレート、3,4′ービス(3ーヨードフェ 30 ロプロピル)ジフェニルエーテル、4′ービス〔(3ー トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル)-1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル〕ジフェ ニルエーテル、3,4′-ビス〔(3-トリフルオロメ チルスルフォニロキシフェニル)-1,1,1,3, 3, 3-ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテ ル、4,4′-ビス〔(4-メチルスルフォニロキシフ ェニル) -1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロブ ロビル)ジフェニルエーテル、3,4′-ビス〔(4-メチルスルフォニロキシフェニル)-1,1,1,3, 3, 3-ヘキサフルオロプロビル〕ジフェニルエーテ ル、4、4′-ビス〔(3-メチルスルフォニロキシフ ェニル) -1、1、1、3、3、3-ヘキサフルオロブ ロビル) ジフェニルエーテル、3,4'ービス〔(3-メチルスルフォニロキシフェニル)-1,1,1,3, 3. 3-ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル などが挙げられる。

> 【0028】さらに、上記モノマーsとしては、例えば 4, 4'-ビス((4-クロロフェニル)テトラフルオ ロエチル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス〔(3

エーテル、4、4′ービス ((4-クロロフェニル)へ キサフルオロプロピル)シフェニルエーテル、4,4' -ビス [ (3 - クロロフェニル) ヘキサフルオロプロピ ル] ジフェニルエーテル、4,4'-ビス[(4-クロ ロフェニル) オクタフルオロブチル] ジフェニルエーテ ル、4、4′-ピス〔(3-クロロフェニル)オクタフ ルオロブチル ] ジフェニルエーテル、4,4'-ビス [(4-クロロフェニル) デカフルオロペンチル] ジフ ェニルエーテル、4,4'-ピス〔(3-クロロフェニ ル) デカフルオロペンチル] ジフェニルエーテル、4, 4′-ビス ( (4-ブロモフェニル) テトラフルオロエ チル] ジフェニルエーテル、4,4'-ピス〔(3-ブ ロモフェニル) テトラフルオロエチル】ジフェニルエー テル、4、4′-ピス [ (4-プロモフェニル) ヘキサ フルオロプロピル)ジフェニルエーテル、4,4′-ビ. ス [ (3-プロモフェニル) ヘキサフルオロプロピル] ジフェニルエーテル、4、4′-ビス〔(4-ブロモフ ェニル) オクタフルオロブチル] ジフェニルエーテル、 4, 4'-ビス((3-ブロモフェニル)オクタフルオ ロブチル ] ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(4 20 **-ブロモフェニル)デカフルオロペンチル〕ジフェニル** エーテル、4,4'-ビス((3-ブロモフェニル)デ カフルオロペンチル〕ジフェニルエーテル、4,4′-ビス { (4-ヨードフェニル) テトラフルオロエチル] ジフェニルエーテル、4,4'-ビス〔(3-ヨードフ ェニル) テトラフルオロエチル] ジフェニルエーテル、 4、4′-ビス((4-ヨードフェニル)へキサフルオ ロプロビル] ジフェニルエーテル、4,4′ービス 〔(3-ヨードフェニル) ヘキサフルオロプロピル〕ジ フェニルエーテル、4,4'-ピス〔(4-ヨードフェ 30 ニル) オクタフルオロブチル] ジフェニルエーテル、 4. 4'-ビス((3-ヨードフェニル)オクタフルオ ・ロブチル〕ジフェニルエーテル、4,4′ービス〔(4 -ヨードフェニル) デカフルオロペンチル) ジフェニル エーテル、4、4′ービス〔(3-ヨードフェニル)デ カフルオロペンチル]ジフェニルエーテル、4,4'-ビス [ (4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェ ニル) テトラフルオロエチル] ジフェニルエーテル、 4. 4′-ビス[(3-トリフルオロメチルスルフォニ ロキシフェニル) テトラフルオロエチル) ジフェニルエ 40 ーテル、4、4′ーピス〔(4-トリフルオロメチルス ルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロビル〕シ フェニルエーテル、4,4'-ピス〔(3-トリフルオ ロメチルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロブ ロピル] ジフェニルエーテル、4,4'-ピス[(4-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニル) オクタ フルオロブチル〕ジフェニルエーテル、4,4′-ビス [(3-トリフルオロメチルスルフォニロキシフェニ ル) オクタフルオロブチル] ジフェニルエーテル、4, 4′-ビス [ (4-トリフルオロメチルスルフォニロキ 50 合物、塩化鉄、臭化鉄、ヨウ化鉄などの鉄化合物、塩化

15

シフェニル) デカフルオロペンチル] ジフェニルエーテ ル、4、4′ービス〔(3ートリフルオロメチルスルフ ォニロキシ) デカフルオロベンチル] ジフェニルエーテ ル 4.4′-ビス〔(4-メチルスルフォニロキシフ ェニル) テトラフルオロエチル] ジフェニルエーテル、 4、4′-ビス〔(3-メチルスルフォニロキシフェニ ル) テトラフルオロエチル] ジフェニルエーテル、4, 4′-ビス〔(4-メチルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロビル)ジフェニルエーテル、4, 10 4'-ビス〔(3-メチルスルフォニロキシフェニル) ヘキサフルオロプロピル)ジフェニルエーテル、4, 4′-ビス { (4-メチルスルフォニロキシフェニル) オクタフルオロブチル]ジフェニルエーテル、4,4' - ビス [ (3-メチルスルフォニロキシフェニル) オク タフルオロブチル] ジフェニルエーテル、4,4'-ビ ス [ (4-メチルスルフォニロキシフェニル) デカフル オロペンチル] ジフェニルエーテル、4,4'ービス [(3-メチルスルフォニロキシ)デカフルオロペンチ ル] ジフェニルエーテルなどが挙げられる。

【0029】また、上記モノマーp~s以外にも、例え ぱ、o-ジクロロベンゼン、o-ジブロモベンゼン、o -ジヨードベンゼン、ο-ジメチルスルフォニロキシベ ンゼン、2,3-ジクロロトルエン、2,3-ジブロモ トルエン、2、3-ジヨードトルエン、3、4-ジクロ ロトルエン、3,4-ジブロモトルエン、3,4-ジヨ ードトルエン、2、3-ジメチルスルフォニロキシベン ゼン、3、4ージメチルスルフォニロキシベンゼン、 3, 4-ジクロロベンゾトリフルオライド、3, 4-ジ プロモベンゾトリフルオライド、3,4-ジヨードベン ゾトリフルオライド、1,2-ジブロモ-3,4,5, 6-テトラフルオロベンゼン、4,5-ジクロロフタル 酸無水物などを共重合させることができる。

【0030】ポリアリーレン中の繰り返し構造単位の割 合は、上記式(2)において、pが0~100モル%、 gが0~100モル%、rが0~100モル%、sが0 ~100モル%、好ましくは、pが50~100モル %、qが0~50モル%、rが50~100モル%、s が0~50モル% (ただし、p+q+r+s=100モ ル%) である。

【0031】本発明に用いられるポリアリーレンを製造 する際に用いられる触媒は、遷移金属化合物を含む触媒 系が好ましく、この触媒系としては、◎遷移金属塩およ び配位子、または配位子が配位された遷移金属(塩)、 ならびに②還元剤を必須成分とし、さらに、重合速度を 上げるために、「塩」を添加してもよい。

[0032] ここで、遷移金属塩としては、塩化ニッケ ル、臭化ニッケル、ヨウ化ニッケル、ニッケルアセチル アセトナートなどのニッケル化合物、塩化パラジウム、 臭化パラジウム、ヨウ化パラジウムなどのパラジウム化

コバルト、臭化コバルト、ヨウ化コバルトなどのコバルト化合物などを挙げることができる。これらのうち特に、塩化ニッケル、臭化ニッケルなどが好ましい。

【0033】また、配位子としては、トリフェニルホスフィン、2,2′ービビリジン、1,5ーシクロオクタジエン、1,3ービス(ジフェニルホスフィノ)プロパンなどを挙げることができるが、トリフェニルホスフィン、2,2′ービビリジンが好ましい。上記配位子は、1種単独でまたは2種以上を組合わせて用いることができる。

【0034】さらに、あらかじめ配位子が配位された遷移金属(塩)としては、例えば、塩化ニッケル2トリフェニルホスフィン、臭化ニッケル2トリフェニルホスフィン、硝酸ニッケル2ートリフェニルホスフィン、塩化ニッケル2ートリフェニルホスフィン、塩化ニッケル2・2′ビビリジン、臭化ニッケル2・2′ビビリジン、ヴェークロオクタジエン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)ニッケル、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウムなどを挙げることができるが、塩化ニッケル2トリフェニルホスフィン、塩化ニッケル2・2′ビビリジンが好ましい。

【0035】とのような触媒系において使用するととができる上記還元剤としては、例えば、鉄、亜鉛、マンガン、アルミニウム、マグネシウム、ナトリウム、カルシウムなどを挙げることできるが、亜鉛、マンガンが好ましい。これらの還元剤は、酸や有機酸に接触させることにより、より活性化して用いることができる。

[0036]また、このような触媒系において使用することのできる「塩」としては、フッ化ナトリウム、塩化ナトリウム、臭化ナトリウム、コウ化ナトリウム、硫酸ナトリウムなどのナトリウム化合物、フッ化カリウム、塩化カリウム、臭化カリウム、ヨウ化カリウム、硫酸カリウムなどのカリウム化合物、フッ化テトラエチルアンモニウム、塩化テトラエチルアンモニウム、臭化テトラエチルアンモニウム、コウ化ナトリウム、臭化ナトリウム、コウ化ナトリウム、臭化テトラエチルアンモニウム、コウ化ナトリウム、臭化テトラエチルアンモニウム、ヨウ化ナトリウム、臭化カリウム、臭化テトラエチルアンモニウム、コウ化テトラエチルアンモニウムが好ましい。

[0037] とのような触媒系における各成分の使用割合は、遷移金属塩または配位子が配位された遷移金属(塩)が、上記モノマーp  $\sim$  s の総量 1 モルに対し、通常、0.0001  $\sim$  10 モルである。0.0001 モル未満であると、重合反応が充分に進行せず、一方、10 モルを超えると、分子量が低下することがある。

【0038】このような触媒系において、遷移金属塩および配位子を用いる場合、この配位子の使用割合は、遷移金属塩1モルに対し、通常、0.1~100モル、好ましくは1~10モルである。0.1モル未満では、触媒活性が不充分となり、一方、100モルを超えると、分子量が低下するという問題がある。

【0039】また、触媒系における還元剤の使用割合は、モノマーp~sの総量1モルに対し、通常、0.1~100モル、好ましくは1~10モルである。0.1 10 モル未満であると、重合が充分進行せず、一方、100モルを超えると、得られるポリアリーレンの精製が困難になることがある。

[0040] さらに、触媒系に「塩」を使用する場合、その使用割合は、上記モノマーp~sの総量1モルに対し、通常、0.001~100モル、好ましくは0.01~1モルである。0.001モル未満であると、重合速度を上げる効果が不充分であり、一方、100モルを超えると、得られるポリアリーレンの精製が困難となるととがある。

【0041】本発明で使用することのできる重合溶媒としては、例えば、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、ジメチルスルホキシド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、1ーメチルー2ーピロリドン、ケーブチロラクトン、ケーブチロラクタムなどを挙げるととができ、テトラヒドロフラン、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、1ーメチルー2ーピロリドンが好ましい。これらの重合溶媒は、充分に乾燥してから用いることが好ましい。

30 【0042】重合溶媒中における上記モノマーp~sの 総量の濃度は、通常、1~100重量%、好ましくは5 ~40重量%である。

【0043】また、本発明のポリアリーレンを重合する際の重合温度は、通常、0~200℃、好ましくは50~80℃である。また、重合時間は、通常、0.5~100時間、好ましくは1~40時間である。なお、本発明に用いられるポリアリーレンのポリスチレン換算の重量平均分子量は、通常、1,000~1,000,000である。

40 【0044】本発明に用いられるポリアリーレンのスルホン化物(スルホン化ポリアリーレン)は、スルホン酸基を有しない上記ポリアリーレンに、スルホン化剤を用い、常法によりスルホン酸基を導入する方法としては、例えば、上記ポリアリーレンを、無水硫酸、発煙硫酸、クロルスルホン酸、硫酸、亜硫酸水素ナトリウムなどの公知のスルホン化剤を用いて、公知の条件でスルホン化することができる〔Polymer Preprints, Japan, Vol. 42, No. 3, p. 730 (1993); Polymer Preprints,

Japan, Vol. 42, No. 3, p. 736 (1 994); Polymer Preprints, Ja pan, Vol. 42, No. 7, p. 2490~24 92 (1993)).

【0045】すなわち、このスルホン化の反応条件とし ては、上記ポリアリーレンを、無溶剤下、あるいは溶剤 存在下で、上記スルホン化剤と反応させる。溶剤として は、例えばn-ヘキサンなどの炭化水素溶剤、テトラヒ ドロフラン、ジオキサンなどのエーテル系溶剤、N.N ド、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルスルホキシ ドのような非プロトン系極性溶剤のほか、テトラクロロ エタン、ジクロロエタン、クロロホルム、塩化メチレン などのハロゲン化炭化水素などが挙げられる。反応温度 は、特に制限はないが、通常、-50~200℃、好ま しくは-10~100℃である。また、反応時間は、通 常、0.5~1,000時間、好ましくは1~200時 間である。

【0046】とのようにして得られる、上記ポリアリー レンのスルホン化物(スルホン化ポリアリーレン)中 の、スルホン酸基量は、重合体を構成する単位p~sの 1ユニットに対して、通常、0.05~2個、好ましく は0.3~1.5個である。0.05個未満では、プロ トン伝導性が上がらず、一方、2個を超えると、親水性 が向上し、水溶性ポリマーとなってしまうか、また水溶 性に至らずとも耐久性が低下する。

【0047】また、このようにして得られるポリアリー レンのスルホン化物(スルホン化ポリアリーレン)は、 スルホン化前のベースポリマーの分子量が、ポリスチレ ン換算重量平均分子量で、1,000~1,000,0 00、好ましくは1,500~300,000である。 1,000未満では、成形フィルムにクラックが発生す るなど、塗膜性が不充分であり、また強度的性質にも問 題がある。一方、1,000,000を超えると、溶解 性が不充分となり、また溶液粘度が高く、加工性が不良 になるなどの問題がある。

[0048] 本発明の重合体組成物中の(A) 成分の割 合は、(A)~(B)成分中に、5~90重量%、好ま しくは5~75重量% ((B)成分は95~10重量 %、好ましくは95~25重量%] [ただし、(A)+ (B) = 100重量%]である。(A)成分が5重量% 未満の場合〔(B)成分が95重量%を超える場合〕、 得られる複合膜の靭性が充分ではなく、一方、95重量 %を超える場合〔(B)成分が5重量%未満の場合〕、 得られる複合膜の高湿含水時の強度、耐クリープ性、ガ ス遮断性などが劣る。

【0049】(C)有機溶媒;本発明に用いられる (C) 有機溶媒は、(A)~(B)成分の共通溶媒であ る。(C)有機溶媒としては、例えば、N-メチル-2 ビロリドン、メタノール、テトラヒドロフラン、シク 50 ポリブチレンテレフタレート(PBT)フィルム、ナイ

ロヘキサノン、ジメチルスルホキシド、N. N-ジメチ ルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、ァ-ブチロラクトン、エチレングリコールモノメチルエーテ ル、エチレングリコールジメチルエーテル、エチレング リコールメチルエチルエーテル、エチレングリコールモ ノエチルエーテル、メチルセロソルブアセテート、エチ ルセロソルブアセテート、ジエチレングリコールモノメ チルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテ ル、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ジエチレ -ジメチルアセトアミド、N,N-ジメチルホルムアミ 10 ングリコールエチルメチルエーテル、ジエチレングリコ ールモノエチルエーテル、ジエチレングリコールモノブ チルエーテル、プロピレングリコールメチルエーテルア セテート、プロビレングリコールエチルエーテルアセテ ート、トルエン、キシレン、メチルアミルケトン、4-ヒドロキシー4-メチルー2-ペンタノン、2-ヒドロ キシプロピオン酸エチル、2-ヒドロキシ-2-メチル プロピオン酸メチル、2-ヒドロキシ-2-メチルプロ ピオン酸エチル、エトキシ酢酸エチル、ヒドロキシ酢酸 エチル、2-ヒドロキシ-2-メチルブタン酸メチル、 20 3-メトキシプロピオン酸メチル、3-メトキシプロピ オン酸エチル、3-エトキシプロピオン酸メチル、3-

20

トール、メチルカルビトールである。 【0050】本発明の重合体組成物は、上記(A)プロ トン伝導性を有するテトラフルオロエチレン共重合体 と、(B) スルホン化ポリアリーレンと、(C) 有機溶 媒を含むが、組成物中における固形分濃度、すなわち、 (A)~(B)成分の割合は、組成物中に、3~40重 量%、好ましくは5~35重量%である。3重量%未満 では、充分な厚さの塗膜が得られず、一方、40重量% を超えると、充分に流延せず、均一な塗膜が得られない ことがある。

メトキシプロピオン酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチ

ル、クロロホルム、塩化メチレンなどを挙げることがで きる。好ましくは、N-メチル-2-ピロリドン、メタ

ノール、N,N – ジメチルホルムアミド、エチルカルビ

【0051】なお、本発明の重合体組成物は、上記 (A)~(C)成分を主成分とするが、そのほか、必要 に応じて添加剤を添加することができる。この添加剤と しては、レベリング剤やシランカップリング剤などを挙 げることができる。

## 【0052】<u>複合膜</u>

本発明の重合体組成物を用い、例えば、プロトン伝導性 に優れた複合膜(プロトン伝導膜)を製造するには、 (A)~(B)成分を、(C)有機溶媒に溶解して、均 質な溶液状の重合体組成物としたのち、基体上にキャス ティングによりフィルム状に成形するキャスティング法 などにより、フィルムを製造する方法が挙げられる。 [0053] ととで、本発明に使用される基体として は、ポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、

ロン6フィルム、ナイロン6、6フィルム、ポリプロピ レンフィルム、ポリカーボネートフィルムなどのプラス チックフィルムのほか、ガラス板などが挙げられ、好ま しくはPETフィルム、ガラス板である。また、この基 体となるプラスチックフィルム(板)の厚みは、通常、  $50~250 \mu m$ 、好ましくは $75~200 \mu m$ であ る。また、ガラス板では、1~5mmの厚みである。 【0054】上記キャスティング法による製膜後、室温 ~200℃、好ましくは50~150℃で、5~180 分、好ましくは5~120分、加熱・乾燥することによ 10 り、本発明の複合膜が得られる。乾燥は、常圧~真空下 の条件が適用できる。また、加熱は、逐次昇温して処理

【0055】なお、本発明の複合膜は、複合膜の形成工 程中、あるいは得られた複合膜に、電子線を照射し、硬 化処理することも好ましい手段である。

してもよい。

【0056】本発明において、基体上に形成された複合 膜、あるいは、得られた複合膜に電子線を照射する方法 としては特に制限はないが、例えば、下記の条件で行う ことが好ましい。

①雰囲気:窒素、アルゴンまたは真空(中でも、窒素下 がさらに好ましい。)

②温度:20~450℃(室温から照射ポリマーのガラ ス転移温度がさらに好ましい。)

③電子線量: 5~200Mrad (10~150Mra dがさらに好ましい。)

【0057】窒素、アルゴンまたは真空の雰囲気下で、 電子線照射を行なうと、複合膜が酸化されず、充分な耐 熱性、耐久性を得ることができる。温度は、20~45 0℃であれば、特に制限はないが、被照射ポリマーのガ 30 化から求めた。 ラス転移温度、もしくはこれより数10℃高い温度で行 なえば、より効率的に硬化できる。電子線量が5~20 OMradの範囲であると、ポリアリーレンのスルホン 化物の分解を生起することなく、硬化反応を進行させる ことができる。5Mrad未満では、架橋に必要な照射 エネルギーが得られず、一方、200Mradを超える と、ポリマーの一部が分解してしまうので、好ましくな

【0058】本発明の重合体組成物より得られる複合膜 (プロトン伝導膜)の乾燥膜厚は、通常、10~150 40  $\mu$ m、好ましくは20~80 $\mu$ mである。

【0059】本発明の重合体組成物より得られる複合膜 (プロトン伝導膜)は、エラストマー状の(A)成分 と、樹脂状の(B)スルホン化ポリアリーレンとが、溶 液均質化を経て複合化されているので、プロトン伝導性 を損なうことなく、ガス遮断性を維持しつつ、スルホン 化ポリアリーレンのみからなる膜に比べて、強度的性質 や靱性が改善される。したがって、本発明の複合膜は、 例えば一次電池用電解質、二次電池用電解質、燃料電池 用高分子固体電解質、表示素子、各種センサー、信号伝 50 量平均分子量8.4万のポリ(4-フェノキシベンゾイ

達媒体、固体コンデンサー、イオン交換膜などに利用可 能なプロトン伝導性の伝導膜に利用可能である。

[0060]

【実施例】以下、実施例を挙げ本発明をさらに具体的に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定されるもので はない。なお、実施例中の各種の測定項目は、下記のよ うにして求めた。

#### 【0061】重量平均分子量

スルホン化前のポリマーの重量平均分子量は、溶媒にテ トラヒドロフラン (THF) を用い、ゲルパーミエーシ ョンクロマトグラフィー (GPC) によって、ポリスチ レン換算の分子量を求めた。

### 【0062】スルホン化当量

得られたポリマーの水洗水が中性になるまで洗浄し、フ リーの残存している酸を除いて、充分に水洗し、乾燥 後、所定量を秤量し、THF/水の混合溶剤に溶解し、 フェノールフタレインを指示薬とし、NaOHの標準液 にて滴定し、中和点から、スルホン化当量を求めた。 【0063】引張強度

20 引張強度は、得られたフィルムの室温での引張試験によ って測定した。

#### 弾性率

弾性率は、得られたフィルムの室温の引張試験の応力ー 歪曲線の引張初期の傾きから計算した。

#### 【0064】フィルム耐折性

耐折試験機を用い、屈曲回数166回/分、荷重200 g、屈曲変形角度135°の条件で測定した。 吸水率

室温で蒸留水に1時間フィルムを浸漬し、前後の重量変

## 【0065】プロトン伝導度の測定

100%相対湿度下に置かれた直径13mmのフィルム 状試料を、白金電極に挟み、密閉セルに封入し、インピ ーダンスアナライザー(HYP4192A)を用いて、 周波数5~13MHz、印加電圧12mV、温度20 ℃、50℃、100℃にてセルのインビーダンスの絶対 値と位相角を測定した。得られたデータは、コンピュー タを用いて発振レベル12mVにて複素インピーダンス 測定を行い、プロトン伝導率を算出した。

#### 【0066】ガス透過性

高真空法ガス透過試験機を用い、30℃の条件でのガス 透過量を求め、単位時間、膜厚、圧力、面積に規格化し

## [0067] 実施例1

(A) 成分として、市販のパーフルオロアルキルスルホ ン酸〔デュポン社製、商品名;ナフィオン(Nafio n) ] 5重量%の低級脂肪族アルコール/水(80/2 O重量比)溶液からなる溶液 (アルドリッチ (Aldr ich) 社製] を用いた。一方、(B) 成分として、重 \* ている一方、ユニット (B) はスルホン化されていな い)を用いた以外は、実施例1と同様にして複合膜を得. た。結果を表1に示す。

ル-1, 4-フェニレン)を 遠硫酸でスルホン化したス ルホン化物 (繰り返し単位に対し、85モル%をスルホ ン化)の10重量%メタノール/水(80/20重量 比) 溶液を用いた。上記(A)成分の溶液と(B)成分 の溶液とを、固形分比で25/75の重量組成比になる ように配合し、この溶液を室温で攪拌し、混合して、均 一溶液を調製した。得られた溶液は、淡黄色の透明溶液 であった。なお、このときの均質溶液の固形分濃度は、 8重量%であった。得られた溶液組成物を、ガラス基板 トにドクターブレードを用いて流延し、80°Cで15 分、100℃で15分、150℃で30分、180℃で 30分乾燥させて、膜厚30μmのしなやかな複合化フ ィルムを得た。得られた複合膜の評価結果を表1に示 す。

## 【0069】比較例1

実施例1で用いたポリアリーレンであるポリ(4-フェ ・ノキシベンゾイル-1,4-フェニレン) のスルホン化 物の膜(膜厚30μm)の評価結果を表1に示す。

【0070】比較例2

実施例2で用いたポリアリーレンである(4-フェノキ 10 シベンゾイル-1, 4-フェニレン)の繰り返しユニッ ト(A)と(ジフェニルメタノン-4.4'-ジイル) の繰り返しユニット (B) からなる共重合体 [共重合組 成: (A)/(B)=90/10重量%] のスルホン化 物の膜 [ユニット(A)の90モル%がスルホン化され ている一方、ユニット (B) はスルホン化されていな い]の膜厚30µmの評価結果を表1に示す。

# 【0071】比較例3

実施例1で用いた市販のパーフルオロアルキルスルホン 酸の膜(デュポン社製、Nafion ll2、膜厚5 20 0 μm) の評価結果を表1 に示す。

[0072]

【表1】

# [0068] 実施例2

実施例1で用いたポリアリーレンであるポリ(4-フェ ノキシベンゾイル-1, 4-フェニレン)の単独重合体 の代わりに、重量平均分子量9.9万の、(4-フェノ キシベンゾイルー1,4-フェニレン)の繰り返しユニ ット(A)と(ジフェニルメタノン-4,4'-ジイ ル)の繰り返しユニット(B)からなる共重合体 (共重) 合組成: (A) / (B) = 90/10重量%] のスルホ ン化膜 [ユニット (A) の90モル%がスルホン化され\*

1	:	力学的性的	質		1	1 1
1	<del>-</del>			吸水率	プロトン	ガス透過
l i	引張強度	弾性率	フィルム		伝導度	性
1 1		l	耐折れ性		1	(水素)
1 3	(MPa)	(GPa)	(回数)	(%)	(S/cm)	(Barrer)
1						
実施例 1	38	3.3	)1,000	23	0.06	2.0
実施例2	41	3.4	>1,000	24	0.06	1.8
1		I		,-		
比較例1	66	4.3	(200	25	0.07	] 0. <del>9</del> 8
比較例2	87	5.4	(500	30	0.07	0.89
比較例2	31	0.35	>1,000	15	0.05	4.4
1			1 1		1	

[0073]

[発明の効果] 本発明の重合体組成物は、エラストマー レン共重合体と樹脂状の(B)スルホン化ポリアリーレ ンとが (C) 有機溶媒により、溶液状態で均質化されて いるので、これより得られる複合膜は、プロトン伝導性 を損なうことなく、ガス遮断性を維持しつつ、スルホン 化ポリアリーレンのみからなる膜に比べて靱性を改善す

ることができる。したがって、本発明の複合膜は、伝導 膜として、広い温度範囲にわたって高いプロントン伝導 状の(A)プロトン伝導性を有するテトラフルオロエチ 40 性を有し、かつ基板、電極に対する密着性が優れ、脆く なく強度において優れており、一次電池用電解質、二次 電池用電解質、燃料電池用高分子固体電解質、表示素 子、各種センサー、信号伝達媒体、固体コンデンサー、 イオン交換膜などの伝導膜として利用可能であり、この 工業的意義は極めて大である。

# フロントページの続き

(51)Int.Cl.'	識別記 <del>号</del>	FΙ		テマコード (参	考)
C 0 9 D 165	/00	C 0 9 D 16	5/00	,	
H01B 1	/06	H01B	1/06	Α	
1,	/12		1/12	Z	
H01G 9	/025	H01G	9/00	301G	
9	/028	!	9/02	3 3 1 G	

Fターム(参考) 43002 BD15W CE00X GD01 GQ00

43032 CA04 CB03 CC01 CD02 CE03

CF03 CG06

43038 CD121 CD122 DC001 DC002

GA02 GA09 GA12 GA13 MA06

MA09 NA08 NA11 NA20 PB09

PC03 PC08

5G301 CA30 CD01